Requested Patent:

# JRESI-AVAILABLE COPY

Title:

SEMICONDUCTOR DEVICE

Abstracted Patent:

JP60182731

Publication Date:

1985-09-18

Inventor(s):

**KAWAGUCHI TAMOTSU** 

Applicant(s):

**TOSHIBA KK** 

**Application Number:** 

JP19840038086 19840229

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/60

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To improve area efficiency by bringing the size of a semiconductor chip on the upper side to a slightly small size and each connecting a semiconductor chip on the lower side to a conductor through wireless bonding and the upper side chip to it through wire bonding in two kinds of the semiconductor chips, the backs thereof are fixed mutually.

CONSTITUTION:When the backs of semiconductor chips 14' and 16' of two kinds are fixed mutually by using adhesives 15, the size of the upper chip 16' is previously made slightly larger than that of the lower chip 14'. When the lower chip 14' is connected to split conductors 12 formed on the surface of a substrate 11, solder bumps 13 are shaped at both ends of the lower surface of the chip 14', and the bumps 13 are each fixed to the conductors 12 through a face down. Metallic wires 17 are used in the chip 16', and the chip 16' is connected to several conductor 12 through a face up. Accordingly, a semiconductor device with a large number of connecting conductors is obtained without magnifying the size of the chips.

### **BEST AVAILABLE COPY**

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-182731

@Int\_CI\_4 H 01 L 21/60

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和60年(1985)9月18日

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体装置

> の特 願 昭59-38086

❷出 願 昭59(1984)2月29日

砂発 明 者 Ш  保

川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

砂出 願 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 猪 股 外3名

. 1373

1. 発明の名称 半導体装置

### ユ 特許請求の鮮斑

- 1. 互いに裏面どうしを固着した2種類の半導体 テップを備え、一方の半導体チップはワイヤレ スポンティングにより基板上の電極引出導体に 接続され、他方の半導体チップはワイヤポンデ イングにより前記電板引出導体に接続された半 海体乾粉。
- ユ ワイヤボンディングにより電傷引出将体に接 続される半導体チップの大きさがワイヤレスポ ンディングにより前記電徳引出導体に接続され る半導体チップの大きさよりも小さいものであ る特許請求の範囲第ノ項記載の半導体装置。

### 3. 発明の詳細な散明

### [ 発明の技術分野]

本発明は半導体装置に係り、科に半導体影子ペ

レットとリードフレーム間の配額が行われる半導 体装備に関する。

### [発明の技術的背景]

半導体装貨はウェーハ上写真食剤技術等によっ て多数形成された集形回路を分離して半導体チッ プとし、これをセラミック基板上またはリードフ レームのペッドに搭載し、適当なシール等を行っ てパッケージを形成している。

朗/関カいし第3関は従来使用されている半導 体萎虜の代表的な形式を示した中心断面図であっ て、角ノ図ではセラミック等の表布!上に散けら れた身体2の上に半導体チップ4がダイポンディ ングにより表面を上向を(フェースアップ)に固 着されており、との半海体チップ4の電極はその 周囲に配設された外部引出用導体3とポンディン グワイヤメによって接続されている。

また第2図および魚3図はポンディングワイヤ を使用しない、いわゆるワイヤレスポンディング による半導体装置を示す正面図であって、銀ュ図 においてはセラミック勢の基板!上に散けられた

## BEST AVAILABLE COPY

特開昭60-182731 (2)

外部引出用導体をに半導体チップをが設面を下向を(フェースタウン)にはんだ等の契起物であるパンプフを介して取付けられており、フリップテップ方式と称される。親3図はピームリード方式と称される。親3図はピームリードの電機で形成なからで、半導体チップの観でである。カイヤンスポンディング方式には他に金パンプを有する半導体チップを長尺ポリイミドテープ上に多数取付けたものから切断して使用するTAB(Tape Automated Bonding )方式部があり、それぞれを数を有しているが、これらは単独で使用されるにすぎかい。

### 〔背景技術の問題点〕

しかしながら、近年の半海体装置における高築 積化に伴い半海体チップから引き出す角極の数は 増加しつつあるが、このような多数の散極に対し ては従来の構成では小さな半導体チップの周囲に 配設できる導体の数に限度が生する。

の大きさを増加させることなく多数の引出導体と の接続を可能ならしめるものである。

### [ 発明の実施例]

以下、図面を参照しながら本発明の一裏前例に ついて群翻に彫りする。

第4図は本条明の典型的な失統例を示す中央断 画図であって、基板八上に形成された導体/2には はんだパンプルによって半連体チップルがフェー スダウンで関系されており、この半連体チップル の上には特別額13によりもう一つの半連体チップ 16がフェースアップで転削されている。半追体チップ イヤハで導体/2に対して表彰が行われている。し たがって2つの半消体チップルおよび/6は互いに 裏面とうしが貼合わされている。

単は図は銀4図の場合を上面から見た図であって、放射状化形成された事体12Aは半導体チップ14の下まで伸び、第4図化示したよう化はんだパンプ13を介してワイヤレスポンティング化より接続されている。単体12A間に形成された単体12B

半導体テップの関助に配設される導体の数を均加させる手段として導体の先端位置を半導体テップの中心より遠ざけることも可能であるが、そのためには半導体チップの大きさそのものを大きくする必要が生ずる。このような大きな半導体チップでは不良診所の生ずる可能性が高まり、高い歩留りで半導体チップを製造することが関離となるという問題がある。

#### 〔 発明の目的 〕

本発明は、上記問別点を解決するためになされたもので、半済体チップの大きさを拡大することなく、しかも大量の等体接続を有する半導体装置を接供することを目的とする。

#### [発明の数数]

上記目的選成のため、本発明においては、互いに設面とうしを協業した2 和額の半導体テップを 你え、一方の半導体チップはワイヤレスポンディ ングにより気候引出導体に接続され、他方の半導 体チップはワイヤポンディングにより前配気検引 出導体に接続するようにしており、半導体チップ

は中はり放射状となっているがその先端が低は毒体にAとショートのおそれがない程度の関係を確保できるが作でとどまっている。この特体にAは、半導体チップ/4上にフェースアップで放射された半導体チップ/6上のも被18とワイヤ/7によって接続されている。

第6回は本発明の他の英施例を示す中央断面図であって、銀4回および第5回では2つの半海体テップルおよび16の大きさが同じであったのに対し、この実施例ではワイヤレスポンディングで砕体12と転続される下側の半海体チップル'の大きさよりも大きくなっている。このような構成ではあらかじめ2つの半海体チップを下の半海体テップの外形をガイドとして正確に行い、またワイヤポンディングを安定に行うことができる。

以上の失施例においては互いに失面どりしを接 着剤で振着した半導体チップを使用しているが、 他の適当な手数により固想されるものであっても よい。

また実施的では下個の半導体デップの導体との接続をはんだパンプを使用したフリップテップ方式で行っているが、ピームリード方式や『AB方式物のからゆるワイヤレスポンディングを使用することができる。

### [発明の効果]

以上のように、本発明においては、互いに裏面 どうしを固定したよ鞭動の半部体チップのうちー 方はワイヤレスポンディングで、他方はワイヤポ ンディングで基む上の単体に依続するようにして いるので、半導体チップ 周ែに形成される部体の 数を半導体チップの大きさを払大することなく増 加させることができ、面積効率が向上する。

また、小さな半海体チップを2種別使用しているので、良品を選択して紹合わせることができ、 はじめから大きな半線体チップで形成する場合と 比較して歩鶴りを向上させることができる。

### 4 図面の簡単な説明

第1関ないし第3関は従来の半端体装置における実装の様子を示す中央断面圏、第4圏は本発明の一実施例の構成を示す中央断面圏、第4圏はその平面図、第6圏は本発明の他の矢施例を示す中央断面圏である。

1 , 11…参板、 2 , 3 , 6 , 9 , 12…海体、 4 , 14 , 16…半海体チップ、 5 , 17…ワイヤ、 7 , 13 …はんだパンプ、15…後敷剤。

出颠人代理人 猪 股 济



